

Contents lists available at ScienceDirect

# Engineering



journal homepage: www.elsevier.com/locate/eng

#### Research

Advanced Measuring Instrument—Article

# 用于灵敏快速测量超阻隔渗透的预测仪器

完颜剑峰<sup>a</sup>,曹坤<sup>a</sup>,陈志平<sup>a</sup>,李云<sup>a</sup>,刘晨曦<sup>a</sup>,吴润卿<sup>a</sup>,张晓东<sup>b,\*</sup>,陈蓉<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> S tate Key Laboratory of Digital Manufacturing Equipment and Technology & S chool of Mechanical S cience and Engineering, Huazhong University of S cience and Technology, Wuhan 430074, China

<sup>b</sup> School of Materials Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

摘要

#### ARTICLE INFO

Article history: Received 16 December 2019 Revised 17 December 2020 Accepted 6 February 2021 Available online 18 May 2021

#### 关键词

水蒸气渗透 超阻隔 预测模型 四极杆质谱仪 回見子はナ

测量柔性有机显示器件对水蒸气的高阻隔性,是确保其可靠性所面临的重大工程挑战。一方面,目前缺少10°g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>量级的水渗透率测试手段;另一方面,目前也没有标准的超阻隔样品用于渗透率测量的 校准。为了对渗透过超阻隔材料的痕量水蒸气流量进行高灵敏、短周期测量,本文将渗透模型集成至基 于渗透分子动态积累、检测和抽空的高灵敏质谱测量中,从而开发出了一种具有预测功能的测量仪器。 通过使用标准聚合物样品进行校准,确保了测量结果的可靠性。校准后的水蒸气渗透检测下限在10<sup>-7</sup>g· m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>量级,满足超阻隔渗透的测量灵敏度要求。本文利用渗透实验数据对所开发的预测渗透模型进 行了测试评估,使得利用非稳态数据预测稳态渗透率成为可能,实现在更短的时间内有效开展超阻隔 测量。

© 2021 THE AUTHORS. Published by Elsevier LTD on behalf of Chinese Academy of Engineering and Higher Education Press Limited Company. This is an open access article under the CC BY-NC-ND licenses (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

# 1. 引言

柔性显示被广泛认为是代表未来的显示技术[1-4]。 然而其可靠性明显受到环境中水蒸气和氧气渗透的影响, 因为柔性显示制造所采用的荧光材料(如有机发光材料、 量子点)通常对环境中的水和氧气敏感[5-7]。因此,阻 隔封装的性能优异与否对于提高器件的稳定性和可靠性至 关重要[4]。以最大水蒸气透过率(WVTR)定义,显示器 件的水汽阻隔性要求从液晶显示器(LCD)的1×10<sup>-2</sup>g· m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>量级延伸到有机发光二极管(OLED)的1×10<sup>-6</sup>g· m<sup>-2</sup>量级不等[8-9],而OLED的这种严格的阻隔要求也被 称为"超阻隔"[9],这归因于其极低的WVTR(1×10<sup>-6</sup>g· m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>)以及渗透达到稳定状态的时间非常长(往往数 周甚至数月)[10-12]。值得注意的是,这种超阻隔渗透 率甚至低于MOCON[13]或Technolox[14]等市售仪器的检 测下限。测量透过薄膜的低气体渗透率对于中试装置[15] 和管道技术[16]开发也很重要。因此,尽管超阻隔渗透的 检测很重要,但仍然面临一些巨大的挑战,包括检测限极 低以及样品状态调节与测量所需时间长[17]。

目前已经有几种用于水或其他气体渗透检测的方法, 包括增重法[18–19]、钙腐蚀试验[5,10,20]、库仑电荷传感 器法[12–13]和质谱法[11,21–25]。但增重法的灵敏度低, 测量周期也比较长;钙腐蚀测试法[10]对测试装置的制造 和操作人员的技能提出了很高的要求,且不能区分水汽和 氧气的测试结果;而基于库仑电荷传感器的MOCON等商 用仪器的测量周期长、成本高,且无法保证超阻隔样品所

<sup>\*</sup> Corresponding authors. E-mail addresses: xdzhang@ hust.edu.cn (X-D. Zhang), rongchen@ mail.hust.edu.cn (R. Chen).

<sup>2095-8099/©2021</sup> THE AUTHORS. Published by Elsevier LTD on behalf of Chinese Academy of Engineering and Higher Education Press Limited Company. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 英文原文: Engineering, 7(10): 1459–1468

引用本文: Wanyan Jianfeng, Kun Cao, Zhiping Chen, Yun Li, Chenxi Liu, Runqing Wu, Xiao-Dong Zhang, Rong Chen. A Predictive Instrument for Sensitive and Expedited Measurement of Ultra-Barrier Permeation. *Engineering*, https://doi.org/10.1016/j.eng.2021.02.017

要求的测试精度[13]。

得益于四极杆质谱仪(QMS)固有的高灵敏度和高 选择性,以及在超高真空下可实现的极低水蒸气背景的前 提条件,基于真空质谱技术的 WVTR 检测有可能具备非 常高的灵敏度,用于测量痕量水渗透率[17]。然而截至目 前超阻隔渗透测量的长周期问题仍未解决[12]。此外, QMS 检测痕量水的可靠性可能会受到两个方面的质疑: ①OMS 信号的准确性、稳定性和线性度等指标需要使用 标准样品/设备对水蒸气测试信号进行校准[24]; ②由于检 测背景的变化可能比渗透信号高几个数量级,因此水渗透 率的QMS测量信号可能包含大量的误差[11]。背景变化 的原因包括有效泵速的波动[11,24]和累积的内壁水吸附量 [11]。如果采用"实时抽气"方案,将渗透气体导入一个 被主动泵送的下游腔体,有效泵速随着渗透气体负荷的变 化而波动,从而影响平衡分压并最终影响测得的渗透率; 相反,在"漏入积累"方案中,渗透气体进入一个封闭的 检测腔体会导致腔体内壁气体吸附量的不断变化,这将导 致检测到的渗透数值出现严重的误差[11]。为此,"编程 阀门质谱"(PVMS)检测方案采用针对下游腔体中渗透 气体的动态累积-检测-抽空方法[21],其测量信号独立于 泵速或下游封闭腔体的表面吸附,因此可以消除有效泵速 波动或下游腔体内壁吸水量不断积累的影响。

在本研究中, PVMS 检测方案与预测渗透模型相结 合,可以开发更加灵敏、高效且可靠的方法来解决检测下 限和测量周期方面的挑战。基于OMS的仪器——被称为 "用于超阻隔渗透测量的预测仪器"(predictive instrument for the measurement of ultra-barrier permeation, PI-MUP), 能够实现更高的灵敏度、更高的可靠性、更短的测量周期 和更高效的样品装载/卸载。该系统具有双重操作模式: 静态模式连续记录抽气状态下由于气体渗透所引起的分压 增加,旨在测量较高的渗透率并验证传统渗透模型;动态 模式基于对渗透信号进行周期性时间积分采样,旨在提高 检测超阻隔渗透的灵敏度。此外,使用标准聚合物样品校 准系统对水蒸气的灵敏度。本文结合 WVTR 测量方案开 发了渗透率预测模型,实现基于非稳态结果预测稳态渗透 率,从而显著缩短测量周期;利用相关实验数据验证了模 型的准确性,并保证了其预测能力的可靠性。此外,本文 还开发了一种特殊的样品夹具,能够围绕测试样品的密封 边缘进行差分抽气,从而简化系统设计,提高样品装载/ 卸载效率。最后,利用该系统评估了封装OLED器件的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/SiN<sub>2</sub>叠层的阻隔性能,最终测试结果与标准可靠性 老化 (RA) 测量结果一致。

# 2. 方法和设置

#### 2.1. 工作原理

渗透测量的基本设置如图1所示。详细的测量原理已 在文献[21-22]中进行了解释。简而言之,薄膜样品被安 装在两个独立的真空室之间。以远高于其在下腔室中的分 压的恒定压力将渗透气体供应到上腔室(*p*<sub>u</sub>>>*p*<sub>d</sub>)。渗透 气体在样品两侧分压梯度的驱动下,渗透流量速率会随着 时间的推移而逐渐增加,直至达到稳态水平,其中稳态渗 透率数值大小与上腔室压力相关[26]。

$$J_{\rm s} = DS \frac{p_{\rm u}}{d} \tag{1}$$

式中, $J_s$ 是稳态渗透率 (mol·m<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>); D是扩散系数 (m<sup>2</sup>·s<sup>-1</sup>); S是溶解度系数 (mol·m<sup>-3</sup>·Torr<sup>-1</sup>);  $p_u$ 是上游压 力 (Torr); d是薄膜厚度 (m)。乘积DS称为渗透系数。



图1. 气体渗透测量示意图。

在达到稳定状态之前,作为时间函数的渗透率可以由 下式给出[26]:

$$J(t) = DS \frac{p_{u}}{d} \left[ 1 + 2\sum_{1}^{\infty} (-1)^{n} \exp\left(-\frac{D\pi^{2}n^{2}t}{d^{2}}\right) \right] \quad (2)$$

式中,J(t)是时间t(s)的渗透率 (mol·m<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>)。

气体渗透到下腔室会导致下腔室内部气体分压发生变 化,这种变化将由QMS检测得到。在本文方法中已经实 现了两种测量模式,即静态模式和动态模式,并基于以下 假设为每种模式开发了一个模型来阐明QMS记录的分压 信号与渗透率之间的关系:①传统亨利定律和菲克定律依 然分别适用于气体渗透过薄膜的溶解和扩散过程;②下游 的渗透气体遵循理想的气体行为,不考虑气体分子在内腔 壁上的吸附效应;③对于静态模式,真空泵组对渗透气体 的有效泵速在实验过程中保持一致。

在连续抽气条件下,静态模式[图2(a)]下腔的QMS 直接检测渗透气体分压。任何时刻的渗透率[J(t)]都可以 与自时间零点(气体引入时刻)以来分压的上升相关联 [图2(b)]。根据质量守恒定律,在一段时间(0~t)内 由于渗透而引入下游的渗透分子总量是真空泵组抽出与留 在腔室中的渗透气体分子的数量之和:

$$4 \int_{0}^{t} J(t) dt = \int_{0}^{t} \frac{S_{\text{eff}}(p_{t} - p_{0})}{RT} dt + \frac{(p_{t} - p_{0})V}{RT}$$
(3)

式中,  $S_{\text{eff}}$ 是有效泵速 (m<sup>3</sup>·s<sup>-1</sup>);  $p_0$ 是初始分压 (Torr);  $p_t$ 是时间 t 下渗透气体的对应分压 (Torr); R是摩尔气体 常量 (m<sup>3</sup>·Torr·mol<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>); T是热力学温度 (K); V是下 游腔室的体积 (m<sup>3</sup>); A是下游腔室的渗透面积样本 (m<sup>2</sup>)。结合方程 (2) 和方程 (3),并求解 $p_t$ :

$$p_{t} = p_{0} + DS \frac{p_{u}}{d} \frac{ART}{S_{\text{eff}}} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{S_{\text{eff}}}{V}t\right) + \frac{2S_{\text{eff}}}{V} \cdot \sum_{1}^{\infty} \frac{\left(-1\right)^{n}}{\frac{S_{\text{eff}}}{V} - \frac{D\pi^{2}n^{2}}{d^{2}}} \left[ \exp\left(-\frac{D\pi^{2}n^{2}t}{d^{2}}\right) - \exp\left(-\frac{S_{\text{eff}}}{V}t\right) \right] \right\}$$

$$(4)$$

当渗透达到稳定状态时(t→∞),等式(4)变为:

$$p_{t} = p_{0} + DS \frac{p_{u}}{d} \frac{ART}{S_{\text{eff}}}$$
(5)

因此,稳态渗透率J,可以根据分压p,的稳态值导出:

$$J_{\rm s} = \left(p_t - p_0\right) \frac{S_{\rm eff}}{ART} \tag{6}$$

为了测量渗透动力学并推导出扩散系数D,本文引入 了滞后时间( $t_{lag}$ )[26-27]。基于渗透分子总量随时间的 增加而增加的公式推导,我们得到渗透达到稳态时表现的 线性段的横坐标截距即为滞后时间 $t_{lag}$ ( $t \rightarrow \infty$ ):

$$A\int_{0}^{t} J(t)\mathrm{d}t = ADS \frac{p_u}{d} \left(t - \frac{d^2}{6D}\right) \tag{7}$$

然后可以通过以下方式计算D:

$$D = \frac{d^2}{6t_{\text{lag}}} \tag{8}$$

图2(c)显示为动态模式的基本原理图。该图表示 动态模式首先将渗透物累积一段时间( $t_a$ ),然后将它们 释放到一隔离体积中以供QMS检测。隔离检测持续一个 检测周期( $t_a$ ),然后在一个抽空周期( $t_e$ )内抽空整个下 腔室。随着渗透的进行不断重复,"积累"一"检测"一 "抽空"这3个步骤就形成了一个完整的测量循环。对于 每个循环,QMS记录的预期分压变化如图2(d)所示。 在"检测"开始时,经过累积的渗透气体分子被QMS检 测到从而产生分压跳跃( $\Delta p$ ),而随着渗透接近稳态,分 压跳跃的幅度将逐渐增加至稳态水平( $\Delta p_s$ )状态。检测



**图2.** 渗透测量原理图。(a) 静态模式示意图;(b) 静态模式下的渗透信号;(c) 基于时间积分的动态测试模式;(d) 动态模式下一个周期内的渗透 信号。

到的压力跳跃与渗透率之间的关系可以通过建模得 到[21]:

$$\Delta p(t) = \Delta p_0 + J(t)t_a \frac{\text{ART}}{V}$$
(9)

式中, $\Delta p(t)$ 是在时间t时的信号压力跳跃(Torr); $\Delta p_0$ 是由于背景引起的压力跳跃(Torr)。在稳定状态下,J(t)将会变为 $J_s$ ,记录的压力跳跃幅度就变为:

$$\Delta p_{\rm s} = \Delta p_{\rm 0} + DS \frac{p_{\rm u}}{d} t_{\rm a} \frac{\rm ART}{V} \tag{10}$$

因此,稳态渗透率可以从Δps推导得到:

$$J_{\rm s} = \frac{(\Delta p_{\rm s} - \Delta p_{\rm o})V}{t_{\rm s} ART} \tag{11}$$

与静态模式相比,动态模式的优点是一方面降低了 QMS背景噪声并增强了渗透信号,从而提高了测量灵敏 度,有效降低了检测下限;另一方面可以消除由于渗透过 程中S<sub>eff</sub>波动引起的误差。

对于静态和动态两种测量模式,稳态渗透率J<sub>s</sub>也可以 通过拟合方程(4)或方程(9)描述的非稳态分压结果得 到。这种曲线拟合方法对于需要长时间测量才能达到稳态 的超阻隔薄膜渗透测试而言,有利于预测稳定渗透率,这 点会在第3.1节和第3.2节中进行演示。

数据拟合采用的测试模型基于加权最小二乘算法 [28],根据五个数据点的平均值对应的信噪比与噪声信号 定义了每个数据点的加权因子:

Weight = 
$$\left[ \log \left( \frac{\text{Signal}}{\text{Noise}} \right) \right]^2$$
 (12)

2.2. 实验设置

图3为PI-MUP系统的图像和示意图,该系统由样品 夹具、渗透物引入和渗透物检测等部分组成。

合理的样品夹具设计可用于有效装载/卸载薄膜样品, 本文提出的样品夹具设计,其周边有O形圈进行气密密 封,两侧区域之间存在气压差。夹具的横截面示意图如图 4所示。该夹具中薄膜样品被水平安装在定制的法兰上, 薄膜的两侧都密封在带有VitonO形圈的垫圈的法兰上, 这定义了一块用于渗透的13.85 cm<sup>2</sup>的圆形测试区域。样 品密封O形圈的外围有另外一个O形圈,它可将样品周边 密封处与大气之间进一步隔绝,并允许真空泵组对下腔室 进行差分抽气,最大限度地减少由于外界大气泄漏进真空 腔体而引起的误差信号。为了确保样品在压力作用下的结 构完整性,将一不锈钢金属编织网安装在薄膜样品下方并 靠近样品。在卸载样品之前,本文首先用氮气将上腔室和 下腔室的压力同时缓慢增加到1个大气压,以避免因突然 对样品引入过大的压差而造成的结构性破坏和安全事 故[22]。

上腔室的进气腔负责将不同测试压力的气体或等压水 蒸气引入。最初,机械泵组将上腔室抽至低于1×10<sup>-3</sup> Torr 的初始真空压力水平,然后通过计量阀手动引入渗透气 体。通过调节计量阀的流量和上腔室有效泵速之间的平衡 来实现低于1×10<sup>-1</sup> Torr的测试压力,并保持压力水平的动 态稳定;为了降低QMS测量时水蒸气的背景噪声,本文 选择的蒸汽源为重水D<sub>2</sub>O,其渗透特性类似于H<sub>2</sub>O,但在 真空体系中重水的气体信号背景要低得多,重水的蒸汽基



图3. (a) PI-MUP系统图像; (b) PI-MUP系统示意图。



于蒸汽压力驱动经由缓冲瓶被驱入进气腔室,其压力由电 阻真空规表读取得到。使用缓冲瓶可以将重水源的污染降 至最低,同时防止供应管线和上游室中的水蒸气过饱和。 上游室的相对湿度水平可以通过测量的分压获得:

$$RH = \frac{p_{\rm H,0}}{p_{\rm H,0}^*} \times 100\%$$
(13)

式中, RH 是相对湿度(%); *p*<sub>H,0</sub> 是水蒸气的分压 (Torr); *p*<sup>\*</sup><sub>H,0</sub>是水的平衡蒸汽压(Torr)。

渗透气体检测部分由单独的超高真空(UHV)室组 成,用于渗透气体的积累、检测和抽空。不同腔室之间使 用气动挡板阀相互连接,通过在LabVIEW<sup>®</sup>下编程的阀门 的打开和关闭组合实现动态测量方案。蓄积室和检测室的 腔室压力用离子计(IG)监测。QMS(Hiden model HPR20)安装在检测室上,用于检测渗透物的分压。在渗 透测量之前,UHV腔室被抽真空至低于1×10<sup>-8</sup> Torr 的基 础压力水平(这通常是在120℃下连续抽真空烘烤时间大 于8h后实现的)。

#### 2.3. 渗透率校准

PI-MUP系统在室温下的渗透率用 Teonex Q5 的标准 聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)样品校准,其厚度为100  $\mu$ m, 本文在静态和动态测量模式下对该PEN样品的WVTR进 行了测试。对于静态测量,稳态渗透率 ( $J_s$ )用公式 (6) 计算,有效泵速 ( $S_{eff}$ )估计为122 L·s<sup>-1</sup>。在测试PEN的 WVTR之前,首先通过测试氦的渗透来对设备进行检漏, 这是因为氦是一种具有快速渗透动力学的惰性气体,十分 适合用来检漏。在施加不同的上游压力 ( $p_u$ )的情况下, 借由下述步骤获得了一系列稳态渗透率 ( $J_s$ )。首先,从 下腔室的分压变化中提取每个测量周期的分压跃变 ( $\Delta p$ ),在QMS上监测氦气和水蒸气作为离子信号,得到 分别来自质量数4 (He<sup>+</sup>)信号峰和质量数20 ( $D_2O^+$ )信 号峰。接下来,获得因渗透引起的分压跳跃的稳态值 ( $\Delta p_s$ ),并将其与因背景引起的分压跳跃 ( $\Delta p_0$ )分离。然 后基于对下腔室体积的估计 ( $V = 8.52 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ),稳态渗 透率 ( $J_s$ ) 经由方程 (11) 计算得到。最后,将测量的 $J_s$ 与现有标准阻隔样品渗透率数据进行对比,这些样品数据 一方面来自文献[29] (氦气为  $2.79 \times 10^{-2} \text{ cm}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ ),一 方面来自 MOCON 在商业仪器上的测量 ( $0.74 \pm 0.2 \text{ g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$  for WVTR)上述数据均遵循美国国家标准和技术协会 (NIST) 标准[13,30]。

由于目前没有用于校准的标准超阻隔膜,因此为了校准PI-MUP系统,本文将每个实验实际测量获得的*J*s与每个上游压力计算得到的标准渗透率(*p*u)进行比较,其中每个"标准渗透率"都是以氦气或水蒸气作为标准气体得到的渗透率数据进行线性外推得到的,这将在第3.2节中讨论。

### 3. 结果与讨论

#### 3.1. 静态测量

图5(a)显示了使用静态模式在25℃/100% RH下测 试的 PEN 的 WVTR。将水蒸气引入上腔室后,上腔室压 力(p<sub>n</sub>)立即在约24 Torr处饱和(25 ℃环境条件下饱和 水蒸汽压),而下腔室分压(ppo)在逐渐接近稳态水平 之前保持了一段时间的低背景,这是由于在渗透前期,需 要一段时间在薄膜内部建立渗透浓度梯度导致。相关测试 的重复性通过对同一批次的两个不同PEN样品(S1和S2) 的多次测试得到确认,每次测试的WVTR则是通过对在 15~20h的稳定状态期间记录的渗透率值取平均值来确定 的。测试过程中对样品S1进行三个测试并取平均值,最 终确定 PEN 的 WVTR 为 5.30×10<sup>-2</sup> g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>,标准偏差为 1.23%。考虑到与 MOCON 仪器测得的 0.74 g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>标准 值[13]相比有一定的数据偏离,因此本文在PI-MUP系统 上测量的WVTR使用了13.96的线性校正因子进行校准, 得到的最终不确定性为1.25%。此方法的最终极限灵敏度 与最低测量下限可以做出如下推算:在渗透开始之前, QMS背景噪声信号约为5.36×10<sup>-12</sup> Torr,以可靠的信噪比 为1进行推算,对应的WVTR检测下限约为6.13×10-4g· m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>。这个下限取决于本文中所涉及的真空系统的极 限真空度,一般认为极限真空度越低,越能够实现高灵敏 度的WVTR测量。

上述渗透实验的结果可用于评估第2.1节中开发的渗 透模型的准确性。如图5(b)所示,模型对测试数据的 准确性受拟合选择的数据范围的影响。一般来说,拟合的 数据越少,与模型的偏差越大,因此在0~30000s的数据 范围内(总数据范围的初始50%),结果显示没有出现显



图5.在25°C/100% RH下使用静态模式测试的水蒸气(D<sub>2</sub>O)透过 PEN 的渗透数据。(a)水蒸气下游分压与上游压力(红色)关于时间的相关变化;(b)渗透与时间的拟合渗透模型。

### 著偏差。

本文提出的渗透模型允许从非稳态结果预测稳态渗透 结果,如表1所示为基于初始30000s的非稳态数据,预 测得到的稳态渗透率(*J*<sub>s</sub>)和扩散系数(*D*),其预测数值 大小均接近稳态测量记录的相应值[31]。

#### 3.2. 动态测量

采用动态法进行了氦气通过PEN的渗透试验,设置 每个动态循环抽真空时间为120 s,累积时间为20 s,检测 时间为8 s(指定为120 s-20 s-8 s)。图6(a)展示了一个

表1 使用静态模式在25°C/100% RH下的测量和预测渗透特性的比较

典型循环的实际测量氦分压变化和提取的分压跃变 $\Delta p$ , 分压的这种变化与图2(d)中概述的预期趋势一致。

按照上述步骤,稳态氦渗透率( $J_s$ )为施加的上游压 力( $p_u$ )的函数,其中, $J_s$ 使用方程(9)从 $\Delta p_s$ 推导获 得。图6(b)显示了实验获得的 $J_s$ 与 $p_u$ 的对比,表现了 在1个大气压条件下测试的标准渗透率,并将其进行线性 外推得到其他压力条件下的标准渗透率。由图可知 $J_s$ 和 $p_u$ 之间存在线性关系,这表明氦气在PEN中的渗透系数与 施加的上游压力无关。通过计算线性外推标准渗透率的斜 率与从实验测量的线性斜率之间的比值,可以获得0.879

Data range (s)	Measured $J_s$	Forecasted $J_s$	Relative error	Measured D	Forecasted D	p <sup>2</sup>	
	$(g \cdot m^{-2} \cdot d^{-1})$	$(g \cdot m^{-2} \cdot d^{-1})$		$(\times 10^{-13}  \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$	$(\times 10^{-13} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$	ĸ	
0-58 000	0.733	0.746	1.83%	0.94	0.92	0.9945	
0-30 000	0.733	0.764	7.64%	0.94	0.85	0.9932	
0-20 000	0.733	0.985	34.32%	0.94	0.73	0.9943	
0-15 000	0.733	1.410	92.94%	0.94	0.62	0.9943	



图6.使用动态模式测试的氦气渗透PEN数据,抽真空时间为120s,累积时间为20s,每个测试周期的检测时间为8s。(a)单个代表性周期中分压的 变化和相应的Δp;(b)实验渗透率与线性外推标准渗透率的比较。

的校正因子,这表明与压力无关的氦渗透系数与没有非线性相互作用的间隙扩散机制一致[32],这也为从1个大气压开始线性外推标准渗透率的有效性提供了依据[21]。

在 25 °C/62.5% RH 下采用动态法测试水蒸气通过 PEN 的渗透率,循环时间设置为 300 s-150 s-10 s。图 7 (a)显示在整个测试过程中多个测量周期下QMS 水蒸气 分压的变化,图 7 (b)则显示了其中两个特定循环的数 值变化。如图 7 (c)所示为通过提取每个测量周期的分 压跃变 Δ*p*并绘制其与时间的关系图。随着渗透的进行, Δ*p* 的值逐渐增加,直到在 Δ*p*s达到稳态水平后计算得到稳 态渗透率 *J*s。与静态测试模式类似,动态测试方法的渗透 模型的准确性受到为拟合选择的非稳态渗透数据范围的影 响。如图 7 (d)所示,前 15 000 s(总数据范围的初始 35%)的选择没有观察到显著偏差。稳态渗透率与渗透模 型偏离的原因可能是在渗透接近稳态的后期,水与PEN 内部之间存在的非线性相互作用。

实验获得的 $J_{s}$ 作为上游压力 $p_{u}$ 的函数如图8所示。 $J_{s}$ 与 $p_{u}$ 可以拟合为幂函数 $J_{s}$ =1.5865×10<sup>-7</sup> $p_{u}^{2.1125}$ 。这种幂函数与之前使用不同的QMS检测器(均对水蒸气压力具有

线性灵敏度)对PEN的测试结果是一致的[22],这表明了 观察到的水渗透过程中的非线性是 PEN 样品固有的,而 非测试过程中引入的测试误差。此外,2.1125 (*R*<sup>2</sup>= 0.9479)的幂指数接近于2,表明方程(1)中的渗透系数 DS可能是*p*<sub>u</sub>的线性函数。扩散系数随浓度线性增加的原 因可能是聚合物内部网格结构因吸水而膨胀,从而产生额 外的自由体积,导致气体分子的扩散迁移率增加[17,22,33 -34]。因此,需要应用这种幂函数规律将在MOCON仪器 上在100% RH下测试的标准 WVTR 数值外推到不同水平 的压力范围,如图9所示,从而对实验获得的WVTR进行 校准。最终得到本方法WVTR的检测下限,校准为7.46× 10<sup>-7</sup>g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>。与使用静态方案的约6.13×10<sup>-4</sup>g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup> 的检测下限相比,动态方案提供了大约3个数量级的更低 的检测下限,而且检测结果不受泵速波动的影响。

*J*(*t*)的动态测试结果也已用于评估在第2.1节中为动态 方案开发的渗透模型的准确性和预测能力。通过将记录的 *J*(*t*)数据拟合到式(2)和式(7)中概述的模型,以及通 过将测量的*J*<sub>s</sub>结果与基于初始20000s的模型预测的结果 进行比较,来评估已记录的测试数据的准确性。



**图7.**在25°C/62.5% RH下使用动态模式测试水蒸气( $D_2O$ )对PEN的渗透,每个测试周期中抽真空时间为300 s,累积时间为150 s,检测时间为10 s。 (a)整个测试期间分压的变化;(b)在单个代表性循环中分压和相应 $\Delta p$ 的变化;(c)整个测试期间由于渗透而增加的 $\Delta p$ ;(d)渗透与时间的拟合渗透模型。





图 9. 在 25 °C/46% RH下使用动态模式(未校准)预测的 PEN 稳态 WVTR 图。

如图9所示,在初始5.6 h记录的非稳态数据与*R*<sup>2</sup> = 0.9977的模型拟合良好;预测的稳态WVTR为2.12×10<sup>-5</sup>g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>(未校准),也与大约22.5 h的测试周期内获得的实验值[2.22×10<sup>-5</sup>g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>(未校准)]非常吻合。表2为施加不同上游压力得到的渗透数据之间的比较。其中非稳态数据与模型拟合良好,拟合*J*<sub>s</sub>与实测数据差异在37%以内。表2中所列相对误差的变化可能是由于腔室所有吸附的差异造成的。考虑到室壁吸附以及任何非线性渗透效应

都会影响最终渗透模型的可靠性,本文中的动态渗透测试 模型目前存在进一步改进的空间,尽管如此,通过应用现 有的稳态预测模型,WVTR测量时间也被证明能够缩短 约75%的测量周期。

#### 3.3. OLED 器件的应用

利用 PI-MUP 系统,我们对封装好的 OLED 器件的阻 隔性能进行了测试,获得了OLED上的Al,O<sub>3</sub>/SiN,双层复 合封装膜的WVTR。测试结果与标准RA测试的结果进行 了对比。在以PEN为基板的OLED上,复合封装膜底层 的 SiN\_的制备采用了等离子体增强化学气相沉积 (PE-CVD),顶层的Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的制备则采用了原子层沉积(ALD) [35-36]。SiN,和Al,O3层的厚度分别为870 nm和50 nm。 图 10 (a) 和 (b) 分别显示了在 25 ℃/100% RH下由于稳 态水蒸气在(D,O)渗透通过PEN与复合膜的QMS信号, 其中PEN设置为参比样品。复合膜的渗透过程需要约5d 才能达到稳态, WVTR 计算为 7.29×10<sup>-5</sup> g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>, 比 PEN基材低4个数量级(7.4×10<sup>-1</sup>g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>)。此外,利用 光学显微成像监测了 OLED 器件在 RA 测试过程中所采用 的 60 ℃/90% RH 的高温高湿条件下的结构转变过程,如 图10(c)所示。经过复合膜封装的OLED器件在高温高 湿的恶劣环境下的寿命超过615 h, 对应25 °C/100% RH 环境下的最大WVTR 值位于10<sup>-5</sup>~10<sup>-6</sup> g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>范围(根 据OLED性能要求做出的推算)[37-38]。因此, PI-MUP 渗透测试与RA测试所获得的WVTR结果基本相符。此 外,我们也在量子点光致发光器件上开发了复合封装膜 [图10(d)],以防止水和氧气渗透进入量子点薄膜,从 而显著提升器件的可靠性。因此, PI-MUP系统的WVTR 测试结果可以指导柔性显示器件封装层的设计和优化。

# 4. 结论

本文开发了一种用于灵敏和快速地测量水蒸气渗透的 预测工具。它将预测渗透模型集成到高灵敏度 QMS 分析

表2 动态模式下不同上游压力下测量和预测稳态渗透率的比较(预测基于初始20000s的非稳态数据)

$p_{\rm u}$ (Torr)	RH (%)	Calibrated $J_{\rm S} ({\bf g} \cdot {\bf m}^{-2} \cdot {\bf d}^{-1})$	Measured $J_{\rm S} ({\rm g} \cdot {\rm m}^{-2} \cdot {\rm d}^{-1})$	Forecasted $J_{\rm S} \left( {\rm g} \cdot {\rm m}^{-2} \cdot {\rm d}^{-1} \right)$	Relative error	$R^2$
5.61	23.4	0.034	$1.98  imes 10^{-6}$	$1.89 \times 10^{-6}$	4.87%	0.9436
7.30	30.4	0.059	$7.55  imes 10^{-6}$	$7.04  imes 10^{-6}$	6.77%	0.9910
11.03	46.0	0.143	$2.22 \times 10^{-5}$	$2.09 \times 10^{-5}$	5.93%	0.9958
14.54	60.6	0.256	$2.45 \times 10^{-5}$	$2.91 \times 10^{-5}$	18.80%	0.9815
18.75	78.1	0.439	$1.05 \times 10^{-4}$	$1.43 \times 10^{-4}$	36.38%	0.9993
21.46	89.4	0.584	$2.58  imes 10^{-4}$	$3.39  imes 10^{-4}$	31.30%	0.9992
22.43	93.5	0.641	$2.76  imes 10^{-4}$	$3.41 \times 10^{-4}$	23.33%	0.9995



图10.在25°C/100% RH下使用动态模式测试水蒸气(D<sub>2</sub>O)透过 PEN(a)和复合封装膜(b)的稳态渗透数据;(c)60°C/90% RH的加速老化环境下,带有和没有复合封装膜的OLED在不同时间的光学显微照片;(d)具有复合封装膜的量子点光致发光器件。

设备中。通过采用基于时间积分的动态模式进行测试,提高了WVTR测量灵敏度与测量下限;经过校准后,最终WVTR的检测下限在10<sup>-7</sup>g·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>量级,满足了超高阻隔渗透测量的灵敏度要求。此外,本文提出的预测渗透模型可以根据非稳态结果预测稳态渗透率,从而将测量周期缩短约75%。本文还介绍了此测量方法在高阻隔封装OLED器件渗透测试中的实际应用,其结果指标与RA测试相当。基于这样的性能突破,本文目前的方法和仪器能够为有效检测超阻隔水蒸气渗透提供了有力支持。此外,由于可以灵敏、准确和快速地测量微量气体/蒸汽的渗透,本文提出的方法可以推广至其他各种工程应用中,包括聚变反应堆中的氢同位素渗透检测、清洁能源燃料箱中的氢泄漏检测以及太空环境下机械结构或电子封装的密封性的评估等。

### 致谢

本工作得到了国家自然科学基金(51835005、 51911540476)、湖北省自然科学基金(2019CFB527)、湖北 省自然科学基金创新研究群体(2020CFA030)、华中科技大 学自主研发基金(2019kfyXMBZ025)和数字制造装备与技 术国家重点实验室(0225100102)的支持。感谢华中科技大 学的刘梦佳和TCL公司的黄静博士分别提供了量子点发 光膜和OLED器件。感谢华中科技大学柔性电子研究中心和华中科技大学分析测试中心的技术支持。

## Compliance with ethics guidelines

Jianfeng Wanyan, Kun Cao, Zhiping Chen, Yun Li, Chenxi Liu, Runqing Wu, Xiao-Dong Zhang, and Rong Chen declare that they have no conflict of interest or financial conflicts to disclose.

## References

- Kido J, Kimura M, Nagai K. Multilayer white light-emitting organic electroluminescent device. Science 1995;267(5202):1332–4.
- [2] Reineke S, Lindner F, Schwartz G, Seidler N, Walzer K, Lüssem B, et al. White organic light-emitting diodes with fluorescent tube efficiency. Nature 2009;459 (7244):234–8.
- [3] Lee L, Yoon KH, Jung JW, Yoon HR, Kim H, Kim SH, et al. Ultra gas-proof polymer hybrid thin layer. Nano Lett 2018;18(9):5461–6.
- [4] Li Y, Xiong Y, Yang H, Cao K, Chen R. Thin film encapsulation for the organic light-emitting diodes display via atomic layer deposition. J Mater Res 2020;35 (7):681–700.
- [5] Nam T, Park YJ, Lee H, Oh IK, Ahn JH, Cho SM, et al. A composite layer of atomiclayer-deposited Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and graphene for flexible moisture barrier. Carbon 2017;116:553–61.
- [6] Kwon JH, Jeong EG, Jeon Y, Kim DG, Lee S, Choi KC. Design of highly water resistant, impermeable, and flexible thin-film encapsulation based on inorganic/ organic hybrid layers. ACS Appl Mater Interfaces 2019;11(3):3251–61.
- [7] Jing Y, Cao K, Zhou B, Geng S, Wen Y, Shan B, et al. Two-step hybrid passivation strategy for ultrastable photoluminescence perovskite nanocrystals.

Chem Mater 2020;32(24):10653-62.

- [8] Burrows P, Graff G, Gross M, Martin P, Hall M, Mast E, et al. Gas permeation and lifetime tests on polymer-based barrier coatings. In: Proceedings of SPIE— The International Society for Optical Engineering; 2000 Jul 30–Aug 4; San Diego, CA, USA. Bellingham: SPIE; 2001.
- [9] Lewis JS, Weaver MS. Thin-film permeation-barrier technology for flexible organic light-emitting devices. IEEE J Sel Top Quant 2004;10(1):45–57.
- [10] Kempe MD, Reese MO, Dameron AA. Evaluation of the sensitivity limits of water vapor transmission rate measurements using electrical calcium test. Rev Sci Instrum 2013;84(2):025109.
- [11] Nakano Y, Yanase T, Nagahama T, Yoshida H, Shimada T. Accurate and stable equal-pressure measurements of water vapor transmission rate reaching the 10<sup>-6</sup> g · m<sup>-2</sup> · day<sup>-1</sup> range. Sci Rep 2016;6(1):35408.
- [12] Kiese S, Kücükpinar E, Reinelt M, Miesbauer O, Ewender J, Langowski HC. A systematic approach for the accurate and rapid measurement of water vapor transmission through ultra-high barrier films. Rev Sci Instrum 2017; 88(2): 025108.
- [13] modelAQUATRAN 3: highest sensitivity for the most demanding applications [Internet]. Hertfordshire: RDM Test Equipment; c2021 [cited 2021 Apr 7]. Available from: http://www.rdmtest.com/p/Aquatran-Model-3/.
- [14] Nörenberg H, Hoshi S, Kondo T. 12.4L: Late-news paper: measurement of water vapor permeation in the range of 10<sup>-3</sup>-10<sup>-5</sup> g • m<sup>-2</sup> • day<sup>-1</sup> for applications in flexible electronics. SID Int Symp Dig Tech Pap 2012;39(1):147-50.
- [15] Brinkmann T, Lillepärg J, Notzke H, Pohlmann J, Shishatskiy S, Wind J, et al. Development of CO<sub>2</sub> selective poly(ethylene oxide)-based membranes: from laboratory to pilot plant scale. Engineering 2017;3(4):485–93.
- [16] Zhou C, Zhu G, Xu Y, Yu J, Zhang X, Sheng H. Novel methods by using nonvacuum insulated tubing to extend the lifetime of the tubing. Front Energy 2015;9(2):142–7.
- [17] Duncan B, Urquhart J, Roberts S. Review of measurement and modelling of permeation and diffusion in polymers. NPL Report. Middlesex: National Physical Laboratory; 2005 Jan. Report No.: DEPC-MPR 012.
- [18] ASTM E96/E96M-16: Standard test methods for water vapor transmission of materials. ASTM Standards. West Conshohocken: ASTM International:2016.
- [19] Kim HB, Choi YJ, Hui K, Jang C, Cho YR. Novel method to evaluate moisture permeation of the metal barrier coating on polymer substrate. J Nanosci Nanotechnol 2012;12(4):3511–4.
- [20] Carcia PF, McLean RS, Reilly MH, Groner MD, George SM. Ca test of Al2O3 gas diffusion barriers grown by atomic layer deposition on polymers. Appl Phys Lett 2006;89(3):031915.
- [21] Zhang XD, Lewis JS, Wolter SD, Parker CB, Glass JT. High sensitivity permeation measurement system for "ultrabarrier" thin films. J Vac Sci Technol A 2007;25(6):1587–93.
- [22] Zhang XD, Lewis JS, Parker CB, Glass JT, Wolter SD. Measurement of reactive and condensable gas permeation using a mass spectrometer. J Vac Sci Technol A 2008;26(5):1128–37.

- [23] Hülsmann P, Philipp D, Köhl M. Measuring temperature-dependent water vapor and gas permeation through high barrier films. Rev Sci Instrum 2009;80 (11):113901.
- [24] Yoshida H, Ebina T, Arai K, Kobata T, Ishii R, Aizawa T, et al. Development of water vapor transmission rate measuring device using a quadrupole mass spectrometer and standard gas barrier films down to the 10<sup>-6</sup> g·m<sup>-2</sup>·day<sup>-1</sup> level. Rev Sci Instrum 2017;88(4):043301.
- [25] Schubert S, Klumbies H, Müller-Meskamp L, Leo K. Electrical calcium test for moisture barrier evaluation for organic devices. Rev Sci Instrum 2011;82(9): 094101.
- [26] Crank J. The mathematics of diffusion. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 1975.
- [27] Graff GL, Williford RE, Burrows PE. Mechanisms of vapor permeation through multilayer barrier films: lag time versus equilibrium permeation. J Appl Phys 2004;96(4):1840–9.
- [28] Bjorck A. Least squares methods. In: Ciarlet PG, Lions GL, editors. Handbook of numerical analysis. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V.; 1990. p.465–652.
- [29] Martínez-Landeros VH, Gnade BE, Quevedo-López MA, Ramírez-Bon R. Permeation studies on transparent multiple hybrid SiO2-PMMA coatingsAl2O3 barriers on PEN substrates. J Sol-Gel Sci Technol 2011;59(2):345–51.
- [30] ASTM F1249 20: Standard test method for water vapor transmission rate through plastic film and sheeting using a modulated infrared sensor. ASTM Standards. West Conshohocken: ASTM International; 2013.
- [31] Polymer Data Handbook, 2nd ed [book review]. J Am Chem Soc 2009;131(44): 16330.
- [32] Balluffi RW, Allen SM, Carter WC. Diffusion in noncrystalline materials. In: Balluffi RW, Allen SM, Carter WC. Kinetics of materials. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.; 2005. p. 229–49.
- [33] Roy S, Xu W, Park S, Liechti K. Anomalous moisture diffusion in viscoelastic polymers: modeling and testing. Int J Appl Mech 2000;67(2):391–6.
- [34] Loh WK, Crocombe AD, Abdel Wahab MM, Ashcroft IA. Modelling anomalous moisture uptake, swelling and thermal characteristics of a rubber toughened epoxy adhesive. Int J Adhes Adhes 2005;25(1):1–12.
- [35] Wang X, Li Y, Lin J, Shan B, Chen R. Modular injector integrated linear apparatus with motion profile optimization for spatial atomic layer deposition. Rev Sci Instrum 2017;88(11):115108.
- [36] Li Y, Cao K, Xiong Y, Yang H, Zhang Y, Lin Y, et al. Composite encapsulation films with ultrahigh barrier performance for improving the reliability of blue organic light-emitting diodes. Adv Mater Inter 2020;7(13):2000237.
- [37] Visser RJ, Moro L, Chu X, Chen JR, van de Weijer P, Akkerman HB, et al. Thin film encapsulation. In: Adachi C, Hattori R, Kaji H, Tsujimura T, editors. Handbook of organic light-emitting diodes. New York: Springer; 2018. p.1–51.
- [38] Rasool S, Khan N, Jahankhan M, Kim DH, Ho TT, Do LT, et al. Amine-based interfacial engineering in solution-processed organic and perovskite solar cells. ACS Appl Mater Interfaces 2019;11(18):16785–94.